

1. Record Nr.	UNINA9910697126203321
Autore	Semendy Fred
Titolo	Characterization of multi temperature and multi RF chuck power grown silicon nitride films by PECVD and ICP vapor deposiiton [[electronic resource] /] / F. Semedy ... [and others]
Pubbl/distr/stampa	Adelphi, MD : , : Army Resarch Laboratory, , [2010]
Descrizione fisica	1 online resource (vi, 14 pages) : color illustrations
Collana	ARL-TR ; ; 5105
Soggetti	Silicon nitride Chemical vapor deposition
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Title from PDF title screen (viewed on Aug. 6, 2010). "March 2010."
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references (page 11).